

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 3 区分

【発行日】平成 29 年 2 月 16 日 (2017.2.16)

【公開番号】特開 2015-154374 (P2015-154374A)

【公開日】平成 27 年 8 月 24 日 (2015.8.24)

【年通号数】公開・登録公報 2015-053

【出願番号】特願 2014-28159 (P2014-28159)

【国際特許分類】

H 0 4 R 3/00 (2006.01)

H 0 4 R 19/04 (2006.01)

【F I】

H 0 4 R 3/00 3 2 0

H 0 4 R 19/04

【手続補正書】

【提出日】平成 29 年 1 月 11 日 (2017.1.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 3】

上記誘電体層の上にマイクロストリップ線路 5 8 が導体板 5 4 の面を二分するように形成されている。マイクロストリップ線路 5 8 は負性抵抗素子 4 0 に接続されている。導体板 5 4 の一部にはマイクロストリップ線路 5 8 と直交する方向にスロット 5 6 が設けられている。このように構成された導波管 5 0 は空洞共振器として働き、スロット 5 6 は、上記空洞共振器内の電磁界とマイクロストリップ線路 5 8 とを電磁的に結合している。